PATENT ABSTRACTS OF JAPAN



(11)Publication number:

62-120076

(43) Date of publication of application: 01.06.1987

(51)Int.CI.

H01L 29/78 H01L 27/12

(21)Application number: 60-260271

(71)Applicant: FUJITSU LTD

(22)Date of filing:

(72)Inventor: NASU YASUHIRO

KAWAI SATORU

MATSUMOTO TOMOTAKA

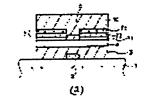
TATSUOKA KOICHI

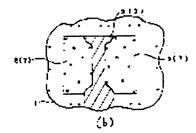
(54) THIN FILM TRANSISTOR

(57)Abstract:

PURPOSE: To decrease an OFF current, to increase ratio of the width to the length of a channel, to microminiaturize it and to increase an allowable current by increasing the length (channel length) of electron running direction at the end of the channel larger than the center part. CONSTITUTION: A resist mask 10 is formed on a gate region and source, drain regions, and width the mask a metal film 7 for source, drain electrodes (aluminum film 73 and titanium film 72), an N-type hydrogenated amorphous silicon film 71, an operating layer 4, and a gate insulating film 3, as desired are removed except from a thin film transistor region (a). Then, when the mask 10 is removed, a gate electrode 2 is increased in the gate length at the end larger than that at the center. Accordingly, the channel length of the center is reduced (b), and an OFF current is decreased even if an allowable current is sufficiently large.

20.11.1985





LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of

rejection]
[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

函日本国特許庁(JP)

①特許出願公開

四公開特許公報(A)

昭62-120076

@Int_Cl.4

識別記号

厅内整理番号

@公開 昭和62年(1987)6月1日

H 01 L

8422-5F 7514-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全5頁)

薄膜トランジスク 49発明の名称

@特 度 昭60-260271

頤 昭60(1985)11月20日 多出

須 安 먚 砂発 明 者 @発 明 者 Л # 俉 本 友 盤 ②発 明 者 松 砂発 明 者 岡 害 立 富士通株式会社 愈 出①

川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社内 川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社内 川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社内

川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社内

川崎市中原区上小田中1015番地

弁理士 井桁 貞一 四代 理

1. 毎頃の名称

移録 トランジスタ

2. 特許別文の戦闘

チャンネル形状の電子型行方向の最さ(チャン ネル民)が、チャンネル端部において、チャンネ ル中央部におけるより大きくされてなる棒酸トラ ソジスター

3. 発明の詳細な説明

(在野)

薄膜トラングスタの改良である。特に、寸法の 小さな後期トランジスタのオフ関源を減少する 改良である.

辞録トランジスタのオフ電流がチャンネル編出 の寸数に依存するという類だに発見された性質を 利用したものであり、毎天トランジスタのチャン オル 幅 部 (チャンオル 方向に 進交する 方向の 端形)の寸弦(チャンネル長)のみせ大きくし て、オマ電流を少なくした部頭トランジスタで 86.

〔座典上の利用分野〕

木苑明は、難聴トラングスタの改良に関する。 袋に、寸法の小さな確照トランジスクのオフ電流 を譲少してオン・オフ比を大きく果ちうるように する改良に関する。

(健衆の技術)

藤麒トランジヌタは、液晶表示装置等平面表示 装置の想動用等に使用されるため、画景の有効 面積を現大する帯の目的のため、微幅化が求め

一方、複数トランジスタに負担させうる電 旅は、チャンネル幅界とチャンネル殳Lとの 比切!もに比例するので、チャンネル最后を指力 小さくする努力がなされている。チャンネル艮島 が小さくできれば、許容電流を大きく保持しなが 5、チャンネル偏を慈敬的に小さくすることがで き、最初化に容をするからである。

特開配62-120076(2)

[熱明が解決しようとする問題点]

ところが、チャンオル及しが3 mm 以下になると、オフ電流が急増してオンオフ比を大きくなしえないという欠点が発見された。この欠点は、直線型ゲートにおいても乾行型ゲートにおいても、認められる。

本務明の目的はこの欠点を解析することにあり、オフ電流が少なく、オンオフルが十分に大きく、しかち、チャンネル幅とチャンネル及との比が大きく、許容電流が大きいにもかかわらず 寸法が小さな健康トランジスタを提供することにある。

[潜題点を解決するための学段]

上型の自的を造成するために本苑明が採った 手級は、チャンネル長(チャンネル部の電子走行 方向の長さ)を、チャンネル(ゲート倒線)の 端盤において、その中央部におけるより大きくし ておくことにある。

一方、オフ電流の増加はチャンネル長が3 PB 以下のときのみ顕著であることは上離せるとおり である。

上記の二つの事実を結合して、オフ電流を増加する要因は、チャンネル領域の端部のチャンネル 良の短い領域であり、チャンネル領域の娯器の チャンネル投を長くしておけば(チャンネル長を チャンネル領域端部のみにおいて長くしておけ ば)、それ以外の領域でのチャンネル長は近く してもオフ電流の増加を助止しうるとの登過を 得た。

をこで、第6図に示すように、中心部のチャンネル是Giは3 Fm であり、チャンネル幅は30 Fm であるが、編部のチャンネル良 G2のみは3~10 Fm の間程々な値に変化しているゲートでほ2を有する多くの細類の強強トランジスタを気作し、ゲート電圧を10 V とし、ドレイン電圧を-5 V としてオフ 電視を創定した結果、第7 降に示す結果を得た。図より明らかなように、上記に例示した寸法において、オフ電視は端間のチャンネル最G2

(作用)

上尼の欠点(チャンオル長が短い場合、オフ電 **旅が大きいという欠点)は、ホールアキュムレー** ションにもとづく。そこで、このホールアキュム レーションにもとづくオフ電視の堆加がチャン ネルの燐色(ソース・ドレイン電板の岩縞に近 いチャンネル領域、すなわち、電子危行符段の 宝鬼)で発生しやすいのではないかとの登想も 得て、旅5度に示すように、約3μmの狙いチャ ンネル芸を有するゲート電板21に対して、資金 組(a組)のソース電板・ドレイン電板を!・ 8 i. 82・82、…が設けられており、在ソース・ドレイ ン放極幅なの観和ホナミすなわち金チャンキル幅 し = 30 д m となる確膜トランジスタを気作して、 ソース覚護・ドレイン電極の風の故とオフ電流の 大きさとの関係を顕在したところ、ソース電影・ ドレイン電極の組の数が増加するとオフ電視はこ れにつれて増加することが発掘された。なお、 国において、1ほガラス収等造光法給益物基製で **a** a a .

の均加とともに張少することが強犯された。

このオフ電流が一定個に到達した状態におけるオフ電流が一下電圧の関係を、本発明に係る 随膜トランジスタに対する結果と、全後の寸法に これと阿一寸法ではあるが難部のチャンキル長 G2 も3 μα である慈設トランジスタ(従来技術に係る るが近の母談トランジスタ)とについて、 第8 図 に示す。 A は前者の結果を、 B は後者の 新果を 示す。 本発明に係る 準別トランジスタの オフ電流 は、 健果技術に係る構造の時期トランジスタの オフ電流に比して 1 /100程度に 級少している。

(実施例)

以下、園館を参照しつい、本発明の一度趣例に 係る時間トランジスタの製造方法についてさらに 数明する。

第2個參照

ガラス板等風光技能最勤基根 1 上にクロム肢等を形成し、これをパターニングしてゲート電話 2 を形成する。このゲート電極 2 の平面形状は、

特別昭62-120076(3)

前6 図に示すように、ゲート福は30 m m であり、 中心部のゲート長は3 m m であるが、海部のゲー ト長は16 m m と大きくしてある。

ついいで、プラズマCVD法を使用して、変化 シリコン競等よりなるゲート絶縁膜3と水素化ア モルファスシリコン等よりなる動作層4と二酸化 シリコン等よりなるゲート領域保護用動録級5と もつらけて形成する。

その上にポジ盘レジスト膜 6 を形成する。 第3 因参照

透光性絶縁物蓋返1の例から、ゲート電機3 をマスクとして満光した後異像して、ゲート電 板3と同一形状の第1のレジストマスク61を形成する。

この第1のレジストマスク81を使用してフッ酸学をもってゲート単独保護用地経験5を改出する。

男 4 図 # 照

n 型水 雅 化 ア モ ル フ ァ ス シ リ コ ン 脱 71と ソ ー ス 電極・ ドレ イ ン 電 標 用 全 局 銭 7 (チ タ ン 版 72と ア

わらず、オフ電灰は終BMKAEもって示すよう に省めて小さい。

(強弱の頻果)

以上規明せるとおり、本発明に係る維腰トランシスクは、そのチャンネルが、チャンネル線部におけるより大きくされいて、チャンネル中央部におけるより大きくされいので、オフ値能は小さい。しから、チャンネルのではかいてチャンネル袋は小さくされているので、チャンネル線とチャンネル袋ともに許容したされ、数組化がなされている。

4、図面の簡単な説明

第1 a 図、 新 l b 図は、 本角明の一実施例に係る 部級トランジスタの断面図と平面図である。 那 2 ~ 4 図は、 本発明の一実施例に係る部級トラ ンジスタの主要製造工程完了後の脚面図である。 第 5 図は、 本発明の解決した欠点を検討するため に製造した試作品の平面図である。

统1。图参照

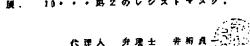
郑 l b 図 辞 膠

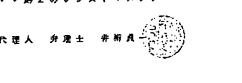
その後、第2のレジストマスク10を除去する。 以上の工程をもって無 迅された都勝トランジスタのゲート 恒張2は、 その端部におけるゲート 長が、 中央部におけるよりも大きくしてあるので、 その中央部のチャンネル 最が小さく (マ/Lの値が大きく) され、許容電振が十分大きいにもかよ

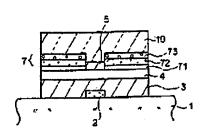
第 6 図は、水発明の製作品(水発明の蓄型具体 化の過程において製造した試作品)の平産圏で ***

第7回は、本発明の効果を示すグラフ(トランジスタオフ時のドレイン電流対ゲート端部のゲート 受の関係)である。(本発明の若想具体化の過程において製造した試作品の物性試験の結果強調された、トランジスタエフ時のドレイン電流対ゲートは部のゲート 長の関係を示すグラフである。 第1回は、本発明の一変適例に繰る薄膜トランジスタのドレイン電流対ゲート 電圧の関係を示すがラフである。

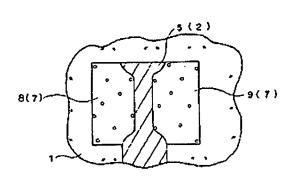
特開昭62-120076 (4)



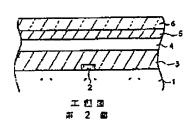


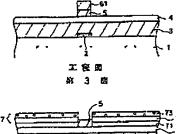


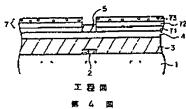
新しな図

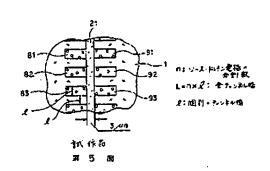


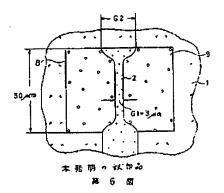
第1ト 図











特簡昭62-120076 (5)

